

# 日程表 11月9日(月)

	A会場 西館1F テルサホール	B会場 東館2F セミナー室	C会場 東館3F 大会議室	D会場 東館3F D会議室	E会場 西館3F 第2会議室	ポスター会場 2F(F~I会場)
9:00	開場・参加受付					9:00~9:30 ポスター貼付
9:30	9:20~9:50 開会式 学会賞等授与式					ポスター展示  (F会場) 中会議室 JK-01~10 (日韓若手研究者交流 アワードセッション) 1P-001~057 (基盤マテリアル)
10:00	9:50~10:35 特別講演1 講師:松田 秀一 座長:中村 孝志					
10:30	10:35~11:05 学会賞受賞講演 鈴木 治					
11:00	11:05~12:15 日韓若手研究者交流 AWARD セッション (基調講演・ショート プレゼンテーション)	11:15~12:15 一般演題 基礎臨床(1) 奨励賞受賞講演(1)	11:15~12:15 一般演題 産業基盤(1) 奨励賞受賞講演(2)	11:15~12:15 一般演題 基盤マテリアル(4)	11:15~12:15 一般演題 基礎臨床(2)	(G会場) 視聴覚研修室  1P-058~089 (基盤技術)
11:30	座長:由井 伸彦	座長:岩崎 泰彦	座長:中岡 竜介	座長:相澤 守	座長:原田 敦史	
12:00	12:30~13:15 ランチョン セミナー(1) (日油)	12:30~13:15 ランチョン セミナー(2) (持田製薬)	12:30~13:15 ランチョン セミナー(3) (化合物安全性研究所)			(H会場) 西館2階口 ビー  1P-090~109 (基盤技術)
12:30						
13:00	13:30~15:30 シンポジウム1 「グローバルに開発が進 められている医療機器」 座長: 石原 一彦, 小川 哲朗 講師: 西川 靖俊, 前田 広景 田中 秀典, 高村健太郎 石原 和人	13:30~14:30 一般演題 基盤マテリアル(1)  座長:大谷 亨	13:30~14:30 一般演題 基盤技術(2)  座長:西山 伸宏	13:30~14:30 一般演題 基盤マテリアル(5)  座長:加藤 功一	13:30~14:30 一般演題 基盤技術(5)  座長:荏原 充宏	(I会場) リハーサル室  1P-110~130 (基礎臨床) 1P-131~136 (産業基盤)
13:30		14:30~15:30 一般演題 基盤マテリアル(2)  座長:菊池 明彦	14:30~15:30 一般演題 基盤技術(3)  座長:松本 卓也	14:30~15:30 一般演題 基盤マテリアル(6)  座長:岸田 晶夫	14:30~15:30 一般演題 基盤技術(6)  座長:米山 隆之	
14:00						
14:30						
15:00						
15:30	ポスタービューイング/ポスターセッション					15:30~16:30 ポスター討論
16:00						
16:30	16:30~17:30 解説講座 「レギュレーション」 座長・講師: 伊藤 敦夫, 佐藤 陽治	16:30~17:30 一般演題 基盤技術(1)  座長:河野 健司	16:30~17:30 一般演題 基盤マテリアル(3)  座長:陳 国平	16:30~17:30 一般演題 基盤技術(4)  座長:木戸秋 悟	16:30~17:30 一般演題 基盤マテリアル(7)  座長:大槻 主税	16:30~17:00 ポスター撤収
17:00						
17:30		17:40~18:20 評議員会・総会				
18:00						
18:30	18:30~20:30 懇親会 (西館1F テルサホール)					
19:00						

# 日程表 11月10日(火)

	A会場 西館1F テルサホール	B会場 東館2F セミナー室	C会場 東館3F 大会議室	D会場 東館3F D会議室	E会場 西館3F 第2会議室	ポスター会場 2F(F~I会場)
9:00	開場・参加受付					9:00~9:30 ポスター貼付
9:30	9:30~11:30 <b>シンポジウム2</b> 「臨床応用されている バイオマテリアル」 座長: 岩田 博夫, 吉川 秀樹 講師: 今里 聡, 星 和人 菊地 寛, 築谷 朋典 鈴木 茂彦, 中村 達雄	9:30~12:00 <b>教育講演</b> 「日本学会会議バイオ マテリアル分科会の 活動と意義」 「バイオマテリアルの 基礎講座」 座長: 中野 貴由 講師: 田畑 泰彦, 埴 隆夫 山岡 哲二, 石川 邦夫	9:30~10:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(9)</b> 座長:木村 俊作	9:30~10:30 一般演題 <b>基盤技術(8)</b> 座長:前田 瑞夫	9:30~10:30 一般演題 <b>基盤技術(10)</b> 座長:松崎 典弥	ポスター展示 (F会場) 中会議室 2P-001~068 (基盤マテリアル) (G会場) 視聴覚研修室 2P-069~100 (基盤技術) (H会場) 西館2階ロビー 2P-101~120 (基盤技術) (I会場) リハーサル室 2P-121~141 (基礎臨床) 2P-142~147 (産業基盤)
10:00		10:30~11:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(10)</b> 座長:上田 正人	10:30~11:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(11)</b> 座長:大矢 裕一	10:30~11:30 一般演題 <b>基盤技術(11)</b> 座長:長崎 幸夫		
10:30	11:30~12:15 <b>特別講演2</b> 講師:赤池 敏宏 座長:岡野 光夫					
11:00						
11:30						
12:00						
12:30	12:30~13:15 <b>ランチョン セミナー(4)</b> (鳥津製作所)	12:30~13:15 <b>ランチョン セミナー(5)</b> (新田ゼラチン)	12:30~13:15 <b>ランチョン セミナー(6)</b> (京都リサーチパーク)			
13:00						
13:30	13:30~15:30 <b>シンポジウム3</b> 「バイオマテリアルを活用 した3次元構築技術」 座長: 清水 達也, 中野 貴由 講師: 村瀬 剛, 鄭 雄一 松崎 典弥, 高橋 宏信	13:30~14:30 一般演題 <b>基礎臨床(3)</b> 座長:別所 和久	13:30~14:30 一般演題 <b>基礎臨床(4)</b> 座長:伊藤 嘉浩	13:30~14:30 一般演題 <b>基盤技術(9)</b> 座長:渡邊 順司	13:30~14:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(13)</b> 座長:金野 智浩	
14:00		14:30~15:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(8)</b> 座長:山脇 昇	14:30~15:30 一般演題 <b>基盤技術(7)</b> 座長:田中 賢	14:30~15:30 一般演題 <b>基盤マテリアル(12)</b> 座長:青柳 隆夫	14:30~15:30 一般演題 <b>基礎臨床(5)</b> 座長:戸口田 淳也	
14:30						
15:00						
15:30						15:30~16:30
16:00	ポスタービューイング/ポスターセッション					ポスター討論
16:30						16:30~17:00
17:00	16:45~17:00 閉会式・次年度大会案内					ポスター撤収
17:30						
18:00						
18:30						
19:00						